Document made available under Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000960

International filing date:

26 January 2005 (26.01.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

2004-029507

Filing date:

Number:

05 February 2004 (05.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 2月 5日

出 願 番 号
Application Number:

特願2004-029507

[ST. 10/C]:

[JP2004-029507]

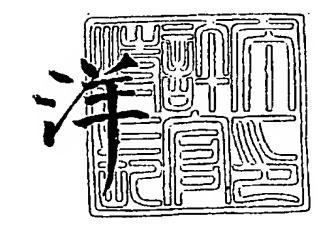
出 願 人
Applicant(s):

株式会社瑞光

特的Comp

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月10日





特許願 【書類名】 2018 【整理番号】 特許庁長官殿 【あて先】 A61F 13/15 【国際特許分類】 【発明者】 摄津市南別府町15番21号 株式会社瑞光内 【住所又は居所】 中門 正毅 【氏名】 【発明者】 摂津市南別府町15番21号 株式会社瑞光内 【住所又は居所】 佐藤 仁 【氏名】 【特許出願人】 591040708 【識別番号】 株式会社瑞光 【氏名又は名称】 【代理人】 100102060 【識別番号】 【弁理士】 山村 喜信 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 027029 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】

0001626

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

軸線の周りを回転する複数のパッドと、連続したウエブを切断するカッタと、前記カッタを受ける複数のアンビルとを備えたウエブの加工装置であって、

前記パッドが前記連続したウエブを受け取り、前記パッドの表面に対し第1の相対レベルに位置するアンビルと協働して、前記カッタが前記連続したウエブを切断し、

前記パッドの表面に沿って前記パッドが旋回して姿勢を変更しながら前記軸線の周りを回転して、前記切断されたウエブの姿勢を変更しながら当該ウエブを搬送し、

前記パッドが姿勢を変更する際に前記パッドの姿勢変更の動作を妨げないように、前記アンビルが前記パッドの表面に対し第2の相対レベルに相対的に移動する、ウエブの加工装置。

【請求項2】

連続した連続ウエブの先端部を受取位置において受け取り、該先端部から切り取った切断ウエブの姿勢を変更しながら前記切断ウエブを下流の渡し位置まで搬送し、該渡し位置において前記切断ウエブを渡すウエブの加工装置であって、

回転体の周りに交互に配置され周方向に沿って回転する複数のパッドおよびアンビルと、前記アンビルと協働して前記連続ウエブの先端部を受取位置の下流の切断位置において切断するカッタとを備え、

前記切断位置においては、前記カッタが前記アンビルと協働して、隣接する2つのパッドに保持された連続ウエブの先端部から所定長の切断ウエブを切り取れるように、前記アンビルの表面のレベルが前記パッドの表面のレベルに近似した第1の相対レベルとなるように設定され、

前記各パッドが前記パッドの表面に交差する線の周りに旋回可能に設けられ、

前記切断位置から該切断位置よりも下流の渡し位置に到るまでの間に前記切断ウエブの 姿勢変更を行えるように、前記各パッドが旋回するのを許容するために、前記アンビルの 表面が前記パッドの表面に対し前記第1の相対レベルよりも前記回転体の内方に向って退。 避した第2の相対レベルとなるように設定されているウエブの加工装置。

【請求項3】

請求項1もしくは2において、前記パッドが概ね第1の軸線を中心に回転し、前記アンビルが概ね第2の軸線を中心に回転し、

前記第1の軸線と前記第2の軸線とが互いに概ね平行で、かつ、位置ズレした位置に設 定されており、

前記第2の相対レベルのアンビルの方が、前記第1の相対レベルのアンビルに比べて、 前記パッドの表面から前記第1軸線に近い内方の位置に設定されているウエブの加工装置

【書類名】明細書

【発明の名称】ウエブの加工装置・

【技術分野】

[0001]

本発明は、連続ウエブを切断した後、姿勢を変更して搬送するウエブの加工装置に関す るものである。

【背景技術】

[0002]

下記の特許文献1には、弾力性材料をパッドで搬送しながら、パッド間においてカッタ で切断し、切断した後に、パッドを旋回させて、前記材料の姿勢を変更する処理システム が開示されている。

しかし、前記特許文献1には、アンビルについて何ら記載されていない。

【特許文献1】特表平10-513086号公報 (FIG. 47)

[0003]

一方、下記の特許文献 2,3 には、連続ウエブをパッドで搬送しながら切断し、切断ウ エブ同士の間を拡げる装置が開示されている。

しかし、前記特許文献2,3には、切断ウエブの姿勢を変更する点については開示され ていない。

【特許文献2】特表平11-513647号公報 (要約書)

【特許文献3】特表2003-508243号公報 (要約書)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

従来、1つの回転体において、連続ウエブを切断した後、姿勢を変更して搬送する装置 では、ウエブの切断時にカッタをパッドもしくはパッドと一体となったアンビルで受けて いる。しかし、そのような構成では、ウエブ切断時の負荷がパッドにかかり、パッドの寿 命が短くなるという問題がある。ウエブ切断時の負荷をパッドにかけないために、カッタ を受けるアンビルをパッドとは別に設けると、アンビルがパッドの姿勢変更の動作を妨げ ることとなる。

本発明の目的は、1つの回転体において、カッタおよびアンビルによってウエブを切断 し得ると共に、ウエブの姿勢を変更し得るウエブの加工装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0005]

前記目的を達成するために、本発明のあるウエブの加工装置は、軸線の周りを回転する 複数のパッドと、連続したウエブを切断するカッタと、前記カッタを受ける複数のアンビ ルとを備えたウエブの加工装置であって、前記パッドが前記連続したウエブを受け取り、 前記パッドの表面に対し第1の相対レベルに位置するアンビルと協働して、前記カッタが 前記連続したウエブを切断し、前記パッドの表面に沿って前記パッドが旋回して姿勢を変 更しながら前記軸線の周りを回転して、前記切断されたウエブの姿勢を変更しながら当該 ウエブを搬送し、前記パッドが姿勢を変更する際に前記パッドの姿勢変更の動作を妨げな いように、前記アンビルが前記パッドの表面に対し第2の相対レベルに相対的に移動する

[0006]

一方、本発明の別のあるウエブの加工装置は、連続した連続ウエブの先端部を受取位置 において受け取り、該先端部から切り取った切断ウエブの姿勢を変更しながら前記切断ウ エブを下流の渡し位置まで搬送し、該渡し位置において前記切断ウエブを渡すウエブの加 工装置であって、回転体の周りに交互に配置され周方向に沿って回転する複数のパッドお よびアンビルと、前記アンビルと協働して前記連続ウエブの先端部を受取位置の下流の切 断位置において切断するカッタとを備え、前記切断位置においては、前記カッタが前記ア ンビルと協働して、隣接する2つのパッドに保持された連続ウエブの先端部から所定長の

出証特2005-3020414

切断ウエブを切り取れるように、前記アンビルの表面のレベルが前記パッドの表面のレベルに近似した第1の相対レベルとなるように設定され、前記各パッドが前記パッドの表面に交差する線の周りに旋回可能に設けられ、前記切断位置から該切断位置よりも下流の渡し位置に到るまでの間に前記切断ウエブの姿勢変更を行えるように、前記各パッドが旋回するのを許容するために、前記アンビルの表面が前記パッドの表面に対し前記第1の相対レベルよりも前記回転体の内方に向って退避した第2の相対レベルとなるように設定されている。

[0007]

本発明においては、ウエブを切断する際には、アンビルの表面のレベルがパッドの表面 のレベルに近似した第1の相対レベルに設定されているから、カッタがアンビルと協働し てウエブを切断することができる。

一方、パッドが旋回する際には、アンビルの表面のレベルがパッドの表面のレベルから 回転体の内方に向って退避した第2の相対レベルに設定されているから、パッドの旋回が 許容されるので、パッドの旋回によりウエブの姿勢を変更することができる。

[0008]

このように、1つの回転体の回りにパッドが回転してウエブを搬送する間に、ウエブの切断および姿勢変更の2つの動作を実現することができるから、加工装置のコストダウンとコンパクト化を図ることができる。

[0009]

本発明において、アンビルおよびパッドの表面の相対レベルを変化させる方法としては、アンビルをパッドに対して回転体の径方向に移動させてもよいし、逆に、パッドをアンビルに対して回転体の径方向に移動させてもよい。また、アンビルおよびパッドの双方を回転体の径方向に移動させてもよい。

[0010]

前記アンビルまたはパッドの相対レベルを変化させる機構としては、前記アンビルまたはパッドが回転する際に、前記アンビルおよび/またはパッドの回転の軌跡を規制する案内手段を設けてもよいし、あるいは、前記アンビルおよび/またはパッドが所定の位置まで回転した後に、前記アンビルおよび/またはパッドを回転体の径方向に沿って移動させるエアシリンダなどの駆動部を設けてもよい。すなわち、アンビルおよびパッドのレベルを切断位置よりも下流で、かつ、渡し位置よりも上流の位置において変更させるレベル変更手段を設けてもよい。

【発明を実施するための最良の形態】

[0011]

以下、本発明の一実施例を図面にしたがって説明する。

図1は、本加工装置の概略側面図である。

図1に示すように、本装置は、連続した連続ウエブWの先端部W1を受取位置RPにおいて受け取り、受取位置RPの下流の切断位置CPにおいて、連続ウエブWを切断し、更に、図2に示すように、切断された切断ウエブW2の姿勢を変更させながら、切断ウエブWを下流の渡し位置SPまで搬送した後、前記渡し位置SPにおいて図1の下流の搬送装置100に渡すものである。

[0012]

図1に示すように、本装置は、複数のパッドPi、複数のアンビル(刃物台)Ai およびカッタ30を備えている。

前記カッタ30は、たとえば、カッタロール32に固定された、少なくとも1つの刃3 1を有している。前記刃31は、複数設けられていてもよい。

前記アンビルAiは、前記刃31を受けるものであり、回転体20の周囲に固定されていてもよい。アンビルAiは、回転体20に等角度ピッチで配置されていてもよい。

[0013]

前記回転体20は、第1の方向D1に回転する。一方、カッタ30は回転体20と同期 して、該回転体20とは反対の第2の方向D2に回転する。すなわち、各アンビルA; が 出証特2005-3020414 切断位置CPに到達するときに、刃31がアンビルAi に当接するように回転体20およ びカッタロール32が回転する。カッタロール32が所定角度(たとえば1回転)回転す る毎に、切断位置CPにおいて刃31がアンビルAi (Ai)に当接し、連続ウエブWの 先端部W1を次々に切断して切断ウエブW2を生成する。

[0014]

前記パッドPi およびアンビルAi は、前記回転体20の周りに交互に配置され、回転 体20と共に該回転体20の周方向に沿って回転する。パッドPiは、たとえば、後述す る第1軸線X1を概ね中心として回転する。一方、アンビルAiは、前記第1軸線X1に 平行で、かつ位置ズレした第2軸線X2を概ね中心として第1の方向D1に回転する。第 2 軸線X2は、たとえば、回転体20の回転中心であってもよい。

[0015]

各パッドPi は、連続ウエブWの先端部W1や切断ウエブW2を該パッドPi の表面に 吸着して保持してもよいし、パッドPiの表面に設けた針などによってウエブWを引っか けて保持してもよい。たとえば、バキュームにより、ウエブW,W1,W2が吸引される 構造である場合、各パッドPiの表面には、図示しない複数の吸引孔がそれぞれ開口して いてもよい。

[0016]

前記パッドPiは、受取位置RPにおいて連続ウエブWの先端部W1を受け取った後、 前記受取位置RPから第1の方向D1に回転する。この受け取り後、切断位置CPにおい て、アンビルAiとカッタ30とが協働して連続ウエブWの先端部W1が切断され、切断 ウエブW2が生成される。該切断後、パッドPi上のウエブWは、渡し位置SPまで搬送 される。渡し位置SPにおいてはパッドPiの吸引孔からエアを吹き出させて、切断ウエ ブW2がパッドPi から離れ易くしてもよい。

[0017]

前記回転体20には、複数の第1アーム11が放射状に固定されている。各第1アーム 11の先端部分には、第2アーム12が該第1アーム11に対して回転可能に設けられて いる。第2アーム12の先端には、パッドフレーム13が取り付けられている。回転体2 0が回転すると、該回転体20の回転に第1および第2アーム11,12が追従し、パッ ドフレーム13が回転体20と共に第1の方向D1に回転される。

[0018]

前記回転体20の周囲には、二点鎖線で示す位置に、パッドPiの円軌道を規制する案 内手段 2 1 が設けられている。案内手段 2 1 は前記第 1 軸線 X 1 を中心とする円に沿って パッドフレーム13を案内する。そのため、回転体20の回転に伴いアーム11,12を 介してパッドフレーム13が回転されると、パッドフレーム13は、案内手段21に案内 されて第1軸線X1を中心に回転される。したがって、第1軸線X1を中心に回転される パッドPiと、第2軸線X2を中心に回転されるアンビルAiとは、異なる軌跡に沿った 円運動を行う。

[0019]

前記パッドPi の回転半径は前記アンビルAi の回転半径よりも大きく、かつ、パッド Pi の回転中心X1はアンビルAi の回転中心X2よりも渡し位置SPの方にズレて配置 されている。そのため、パッドP;のレベルは、切断位置CPから渡し位置SPに至るま での間に回転体20の外方に向って変位される。一方、パッドPiが渡し位置SPから切 断位置CP付近に至るまでの間に、パッドPiのレベルは回転体20の内方に向って変位 される。

なお、前記アンビルA: に対するパッドP: の径方向の相対変位は、前記案内手段21 の他に、たとえば、エアシリンダやモータにより、パッドPiを回転体20の径方向に移 動させてもよい。

[0020]

各パッドPiは、旋回部14を介して各パッドフレーム13に回転可能にはめ込まれて いる。各パッドPiは各パッドPiの表面に概ね直交する法線r(第1の軸線X1の放射 出証特2005-3020414

方向に沿った法線r)の周りに旋回可能であり、切断ウエブW2の姿勢を変更させること が可能である。

[0021]

図3は受取位置RPから渡し位置SPまでのパッドPiの旋回動作を示す概略展開図で ある。

図3に示すように、パッドPiは切断位置CPを通過した後、前記アンビルAiが内方 へ向って相対変位した後に、旋回を開始して姿勢変更を開始し、渡し位置SPに至るまで に所定角度(たとえば、90°)旋回される。したがって、パッドP;上の切断ウエブW 2は、当該所定の角度だけ旋回された状態(姿勢)で下流に渡される。なお、パッドPi は、図1の渡し位置SPから受取位置RPに至るまで(戻るまで)の間に、更に所定角度 (たとえば、90°)回転され、連続ウエブWを受け取り可能な姿勢となる。

なお、各パッドPiは、受取位置RP、切断位置CPおよび渡し位置SPにおいては旋 回せずに同じ姿勢を保って第1軸線X1を中心に回転を続ける。

[0022]

ここで、カッタ30がウエブWを切断する際には、図4(a), (b)に示すように、 アンビルAiの表面Asのレベルが、パッドPiの表面Psのレベルに近似した第1の相 対レベルL1に位置しており、これにより、刃31によるウエブWの切断を可能としてい る。一方、前記切断位置CPなどにおいては、パッドPiはアンビルAiに当接するので 旋回することができないが、渡し位置SPに至るまでにパッドPiの旋回を許容するため に、図3の旋回するパッドPiの角部PcがアンビルAiに当接しないように、図4(c)のように、アンビルAiの表面AsがパッドPiの表面Psに対し回転体20(図1) の内方に向って退避した第2の相対レベルL2となるように変化させている。

[0023]

すなわち、図1のパッドPiは、切断位置CPから渡し位置SPに至るまでの間に、ア ンビルAiの表面Asのレベルよりも外方に向って移動される。したがって、アンビルA i の表面Asが、パッドPi の表面Psに対して内方に退避した第2の相対レベルL2に 相対的に移動されることにより、パッドPiの法線rの周りにパッドPiが旋回すること が許容される。

[0024]

一方、渡し位置SPから受取位置RPないし切断位置CP付近までの間には、パッドP i の表面Psが回転体20の内方に向って移動され、前記第1の相対レベルL1まで移動 される。したがって、切断位置CPにおいて、アンビルAiの表面Asが、パッドPiの 表面Psのレベルに近似した前記第1の相対レベルL1に戻るから、カッタ30がアンビ ルAiと協働して連続ウエブWから切断ウエブW2を切り出すことが可能となる。

[0025]

前記相対レベルL1, L2を変化させる方法としては、前述したパッドPi を回転体2 0の径方向に変位させる方法の他に、アンビルA;を変位させる方法や、アンビルA;と パッドPiの双方を変位させる方法を用いてもよい。

[0026]

つぎに、前記案内手段21等の一例について、図5の横断面図を用いて説明する。 図5に示すように、案内手段21は、固定円筒部50に固定された突条部21aと、該 突条部21aに嵌合する溝部材21bとで構成されてもよい。前記パッドフレーム13は 、前記第2アーム12および前記溝部材21bに連結されている。

[0027]

前記固定円筒部50は、図示しない設備のフレームに固定されており、回転体20の回 転軸20aを回転可能に支持している。前記固定円筒部50および案内手段21の中心は 第1軸線X1であり、一方、前記回転体20の回転中心は前記第2軸線X2である。した がって、パッドフレーム13が第2軸線X2に対して偏心した状態で、第1軸線X1を中 心として回転する。

なお、前記突条部21aと溝部材21bは逆にしてもよい。

出証特2005-3020414

[0028]

つぎに、パッドPiを旋回させる旋回手段について説明する。

前記固定円筒部 50の外周面には、カム溝 51が形成されている。このカム溝 51には、各パッドPiの旋回部 14に設けたコロ 15が嵌合している。前記パッドPiが第 1軸線 X1 のまわりを受取位置 R P から渡し位置 S P まで回転すると、コロ 15 がカム溝 51 に沿って軸線 X1 の軸方向に移動することにより旋回部 14 およびパッド Pi が約 90 で旋回する。これにより、パッド Pi が旋回して切断ウエブ W2 の姿勢が変更される。

なお、前記旋回手段については、特開平1-272803号や特開2002-9680 8号に開示された構造などを採用することができる。

[0029]

つぎに、本装置の動作について説明する。

図4 (a) に示すように、供給された連続ウエブWは、受取位置RPにおいて、その先端部W1がパッドPi に保持され、第1の方向D1に回転されるパッドPi によって下流のD1方向に搬送される。図4 (b) に示すように、ウエブWの先端部W1が切断位置CPを通過すると、切断位置CPにおいて、前記第1の相対レベルL1のアンビルAi の表面Asにカッタ30の刃31が当接し、該刃31が連続ウエブWを切断してウエブの先端部W1を切り出す。

[0030]

前記切断後、図4(c)に示すように、パッド P_i の表面 P_s は、第1の方向 D_1 に回転されながら、アンビル A_i の表面 A_s に対して回転体20の外方に向って徐々に相対移動される。したがって、アンビル A_i がパッド P_i の下方に相対的に変位するので、パッド P_i が前記法線rの周りに旋回することが可能となる。パッド P_i が旋回を開始し、渡し位置 S_i Pに到達するまでの間に、パッド P_i の姿勢が変更される。

[0031]

図1のパッドPiは、渡し位置SPにおいて、切断ウエブW2の保持を解除し、姿勢の変更された切断ウエブWを下流の搬送装置100に渡す。なお、この搬送装置100は切断ウエブW2を吸着するパッドを備えていてもよいし、コンベヤの上に切断ウエブW2を載せて運んでもよい。その後、パッドPiは、第1の方向D1に回転されながら回転体20の内方に向って移動されると共に更に旋回され、前記受取位置RPに至るまでの間に元の姿勢に復帰する。

[0032]

このように、本加工装置では、刃31がアンビルAiの表面Asに当接してウエブWの切断を行うことができると共に、パッドPiの旋回を許容するから、1つの回転体20上においてウエブWの切断および姿勢変更の両方の動作を行うことができる。したがって、加工装置のコストダウンおよびコンパクト化を図ることができる。

また、パッド P_i およびアンビル A_i が2つの軸線X1, X2を中心とした円運動を行うようにすれば、パッド P_i およびアンビル A_i のレベルを容易に相対変位させることができる。

[0033]

以上のとおり、図面を参照しながら好適な実施例を説明したが、当業者であれば、本明細書を見て、自明な範囲で種々の変更および修正を容易に想定するであろう。

たとえば、切断位置において、アンビルの表面のレベルはパッドの表面のレベルよりも回転体の外方に突出していてもよいし、パッドの表面のレベルと同一であってもよいし、あるいは、パッドの表面のレベルから若干退避していてもよい。

また、パッドの表面は円弧状の曲面で形成されていてもよい。

さらに、パッドの回転軌跡は、円である必要はなく、楕円やその他の形状であってもよい。

また、必ずしも第1軸線X1のように定位置を中心とした回転運動を行う必要もない。 また、パッドは法線を中心に旋回する必要はなく、パッドの表面に交差する線の周りに 旋回すればよい。

出証特2005-3020414

したがって、そのような変更および修正は、請求の範囲から定まる本発明の範囲内のものと解釈される。

【産業上の利用可能性】

[0034]

本発明は、生理用品や使い捨てパンツ、オムツなどの使い捨て着用物品、被覆材のような医療用資材、断熱材のような建築用資材などのウエブの加工装置に利用できる。

【図面の簡単な説明】

[0035]

- 【図1】本発明の一実施例にかかるウエブの加工装置を示す概略側面図である。
- 【図2】ウエブの姿勢変更の状態を示す概略斜視図である。
- 【図3】パッドの姿勢を示す展開図である。
- 【図4】アンビルおよびパッドの相対レベルの変化を示す加工装置の部分側面図である。
- 【図5】受取位置および渡し位置における加工装置の概略横断面図である。

【符号の説明】

[0036]

20:回転体

30: カッタ

Ai:アンビル

Pi:パッド

L1:第1の相対レベル

L 2:第2の相対レベル

X1:第1軸線

X2:第2軸線

CP:切断位置

RP:受取位置

SP:渡し位置

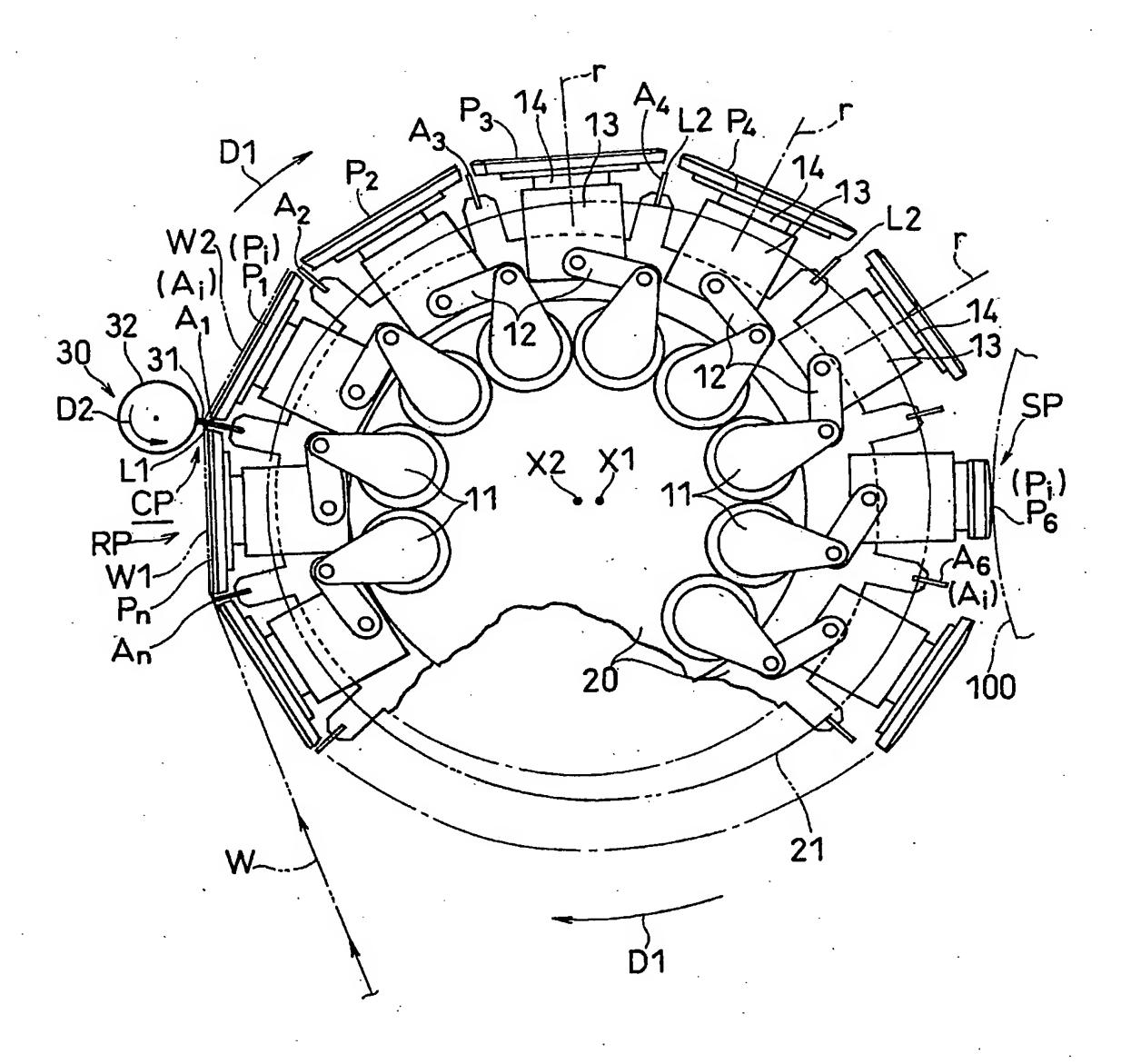
W:連続ウエブ

W1:先端部

W 2: 切断ウエブ

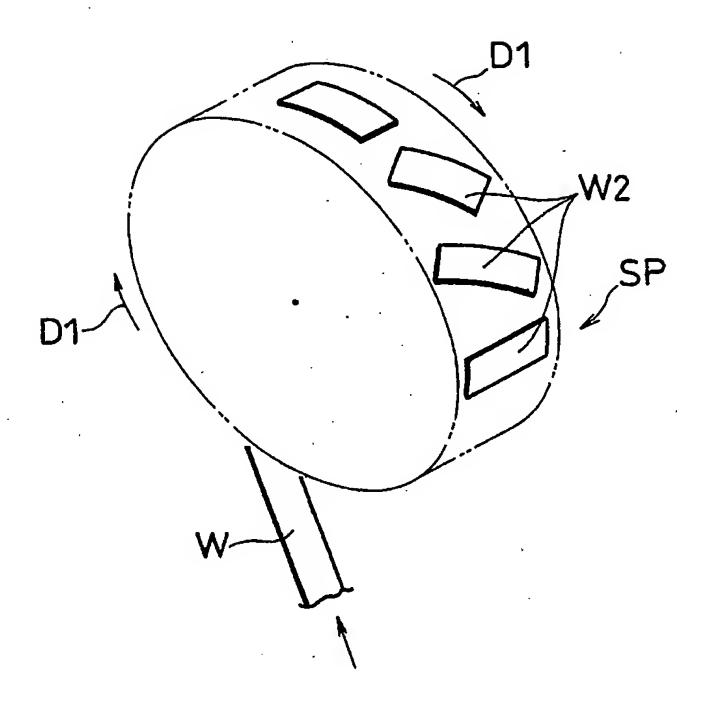
【書類名】図面【図1】

FIG.1

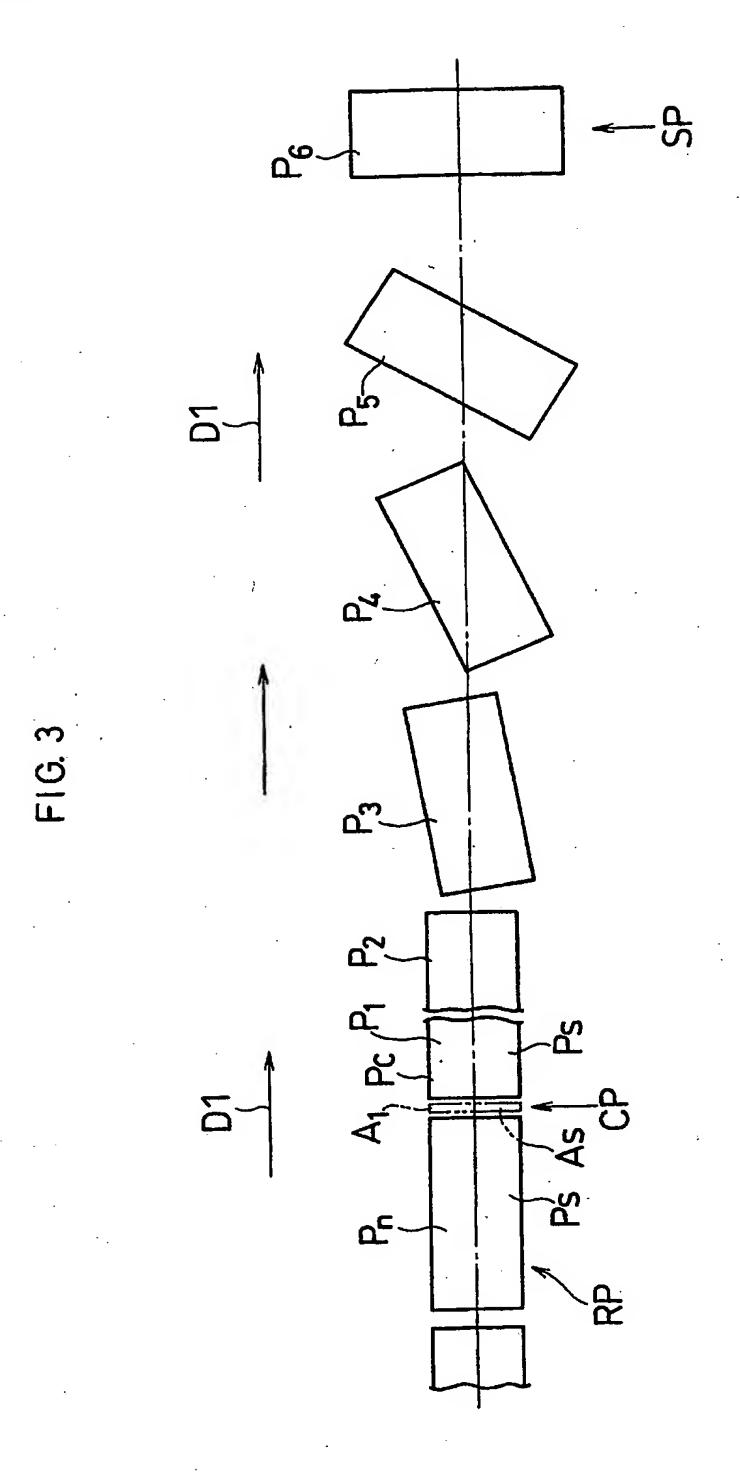


[図2]

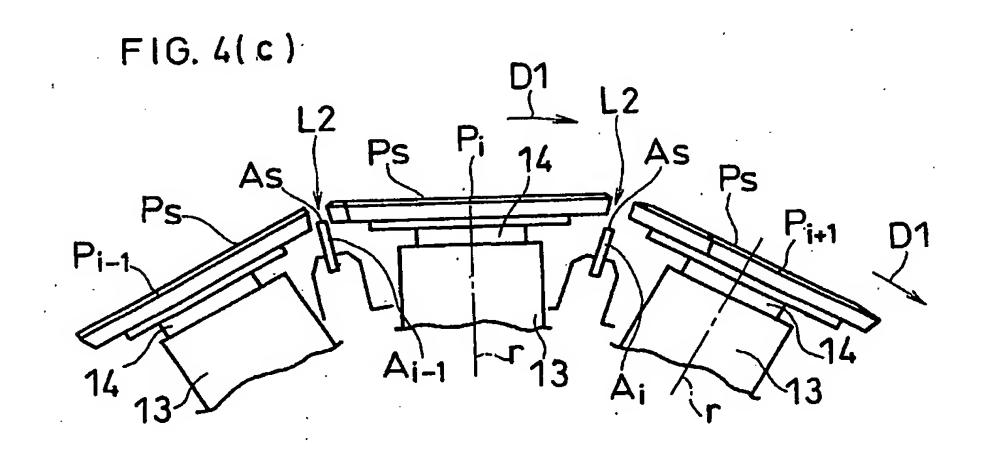
FIG. 2



【図3】

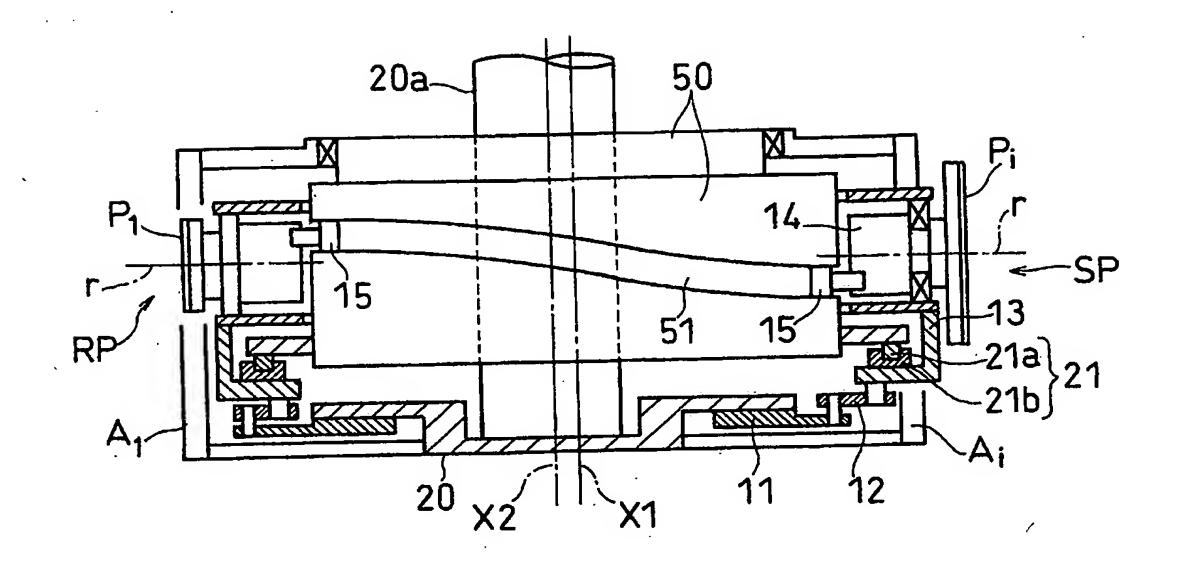


【図4】



【図5】

FIG. 5



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 1つの回転体において、カッタおよびアンビルによってウエブを切断し得ると 共に、ウエブの姿勢を変更し得るウエブの加工装置を提供する。

【解決手段】 軸線X1の周りを回転する複数のパッド P_i と、連続したウエブWを切断するカッタ30と、カッタ30を受ける複数のアンビル A_i とを備えたウエブの加工装置に関する。パッド P_i が連続したウエブWを受け取り、パッド P_i の表面に対し第1の相対レベルL1に位置するアンビル A_i と協働して、カッタ30が連続したウエブWを切断し、パッド P_i の表面に沿ってパッド P_i が旋回して姿勢を変更しながら軸線X1の周りを回転して、切断されたウエブW2の姿勢を変更しながら当該ウエブW2を搬送し、パッド30が姿勢を変更する際にパッド P_i の姿勢変更の動作を妨げないように、アンビル A_i がパッド A_i の表面に対し第 A_i の相対レベル A_i と、連続したウエブWを切断

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2004-029507

受付番号

50400191617

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0 0 9 4

作成日

平成16年 2月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 2月 5日

特願2004-029507

人 履 歴

識別番号

[591040708]

1. 変更年月日

1990年12月20日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏

大阪府摂津市南別府町15番21号

株式会社瑞光